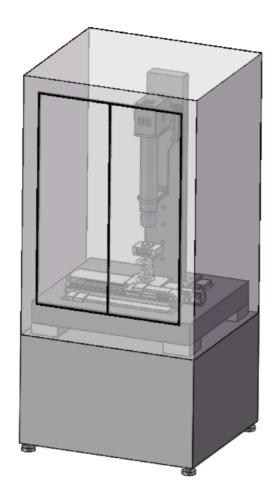


COLOR VISION Micro-LED模组校正检测机台

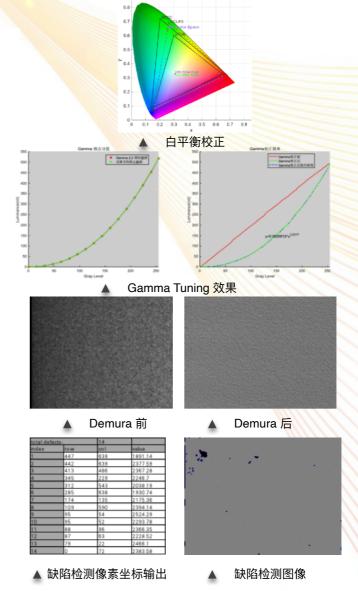
随着Micro-LED产业的发展,终端用户对于显示效果要求越来越高,视彩推出可一站式完成Micro-LED模组产品 Gamma 校正,Demura校正、白平衡校正和亮色度光谱均匀性检测、API点亮缺陷检测的半自动设备。

该设备通过对Micro-LED 微显示屏模组进行Gamma校正和Demura校正、白平衡校正,能显著提升产品显示效果;该设备还可提供API点亮缺陷检测功能,可检测产品像素级点和线缺陷,并提供精准像素坐标供分析评价。同时,该设备提供亮度、色度、光谱、均匀性等光学测试,确定产品显示效果是否能够达到出货要求,是Micro-LED微显示企业研发、中试、生产不可或缺的设备。

- ◇ Gamma 校正
- ◇ Demura 校正
- ◇ API点亮缺陷检测
- ◇ 亮度、色度、光谱、均匀性测量
- ◇ 支持4um、2.5um或更小的Micro-LED像素的测量
- ◇ 支持高精度2000万、6100万、1.5亿不同像素的 显 微光谱成像亮度色度计
- ◇ 支持自动对焦
- ◇ 隔振平台



▲ 设备结构透视图





• 产品规格表

适用产品	
产品形态	Micro-LED 微显示模组产品
产品尺寸(inch)	0.1~0.7
产品分辨率	640x480,1024x768等多种不同分辨率
亮度范围	0.001~1000万 cd/㎡ (可定制更大量程)
像素Pitch	2.5um, 4um, 7.5um等
光电检测成像系统	
测量仪器	光谱成像亮 <mark>度色度计</mark>
分辨率	5544*3684、9568x6 <mark>380或 14208</mark> x10656
显微镜头放大倍率	1x~6x
成像亮度测量范围	0.001~10^7 cd/m²
成像亮度测量精度	±3%
成像色度测量精度	±0.003
光谱测量范围	380nm~780nm或400~1000nm
光谱波长精度	±0.3nm
光谱色度精度	±0.002
可输出数据内容	屏幕子像素亮度数据,gamma灰阶绑点测量数据,AOI缺陷检测数据,均匀性测量数据,CIE1931 色坐标等
软件功能	
Demura 校正功能	支持
Gamma校正功能	支持
API点亮 缺陷检测功能	支持
亮度色度&均匀性检测	支持
外形尺寸&重量	
外形尺寸	720x820x1731mm
重量	500kg